

**Future Technologies from Sapporo**  
 第35回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム  
 第9回マイクロ・ナノ工学シンポジウム  
 第10回集積化MEMSシンポジウム  
 化学とマイクロ・ナノシステム学会 第38回研究会  
 NEDOインフラシンポジウム

		T会場	A会場	B会場	C会場	P会場				
		劇場(5-6F)	クリエイティブスタジオ(3F)	SCARTSスタジオ(2F)	SCARTSコート(1F)	ホワイエ(6F)	ホワイエ(5-6F)			
10/30 1日目	AM1	30分 9:40-10:10	開会式					ポスター掲示I&II		
	AM2	40分 10:10-10:50	基調講演 東京大学 川原 圭博氏							
	AM3	90分 11:00-12:30				フォトコン展示 11:00-20:00	技術展示 10:50-18:25	ポスターセッションI 90分		
		60分 12:30-13:30		技術展示プレゼンテーション					ポスター掲示I&II	
	PM1	40分 13:30-14:10	基調講演 名古屋大学 馬場 嘉信氏							
	PM2	60分 14:20-15:20		応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム 口頭発表セッション	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム レビュー1			電気学会センサシンポジウム 若手賞(五十嵐賞・奨励賞) 候補者発表セッション		
	PM3	75分 15:30-16:45	化学とマイクロ・ナノシステム学会 ポスターショートプレゼン	応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム 口頭発表セッション	実装学会連携セッション					
	PM4	90分 16:55-18:25								ポスターセッションII 90分
	PM5	90分 18:35-20:05							Mixer	
10/31 2日目	AM1	40分 9:20-10:00	基調講演 東京大学 鹿園 直毅氏							ポスター掲示III&IV
	AM2	60分 10:10-11:10	化学とマイクロ・ナノシステム学会 ポスターショートプレゼン		実装学会連携セッション			電気学会センサシンポジウム 若手賞(五十嵐賞・奨励賞) 候補者発表セッション		ポスターセッションIII 90分
	AM3	90分 11:20-12:50					技術展示 9:00-17:00			
		60分 12:50-13:50		技術展示プレゼンテーション				ポスター掲示III, IV, & 高校生ポスター		
	PM1	60分 13:50-14:50	化学とマイクロ・ナノシステム学会 ポスターショートプレゼン	機械学会 マイクロ・ナノ工学部門 表彰講演		応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム 口頭発表セッション		ポスターセッションIV 90分		
	PM2	90分 15:00-16:30						ポスター掲示III, IV, & 高校生ポスター		
	PM3	15分 16:40-16:55	高校生参加企画(一般公開) ポスターショートプレゼン							
	PM4	40分 17:00-17:40	基調講演(一般公開) 北海道大学 相馬 雅代氏							
	PM5	30分 17:50-18:20	一般公開企画 ダンプレライブ (北海道札幌国際情報高等学校 吹奏楽部)							
	18:55以降						若手企画 (別会場)			
11/1 3日目	AM1	40分 9:20-10:00	基調講演 京都大学 塩谷 智基氏					ポスター掲示V		
	AM2	90分 10:10-11:40	化学とマイクロ・ナノシステム学会 ポスターショートプレゼン	電気学会センサシンポジウム 優秀技術論文賞 候補者発表セッション	日本機械学会 マイクロ・ナノ工学シンポジウム レビュー2	応用物理学会 集積化MEMSシンポジウム 口頭発表セッション	フォトコン展示 9:00-13:55		技術展示 9:00-13:55	
		45分 11:40-12:25						ポスターセッションV 90分		
	PM1	90分 12:25-13:55								
PM2	40分 13:55-14:35	閉会式 表彰式								